

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «20» февраля 2025 года

№ 02/01

В соответствии с «Регламентом о порядке отчисления обучающихся из федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» утверждаю следующие составы и графики заседаний комиссий института лазерных технологий по проведению повторной промежуточной аттестации у обучающихся, получивших задолженности в течение промежуточной аттестации осеннего семестра 2024/2025 учебного года (Приложение).

Директор ИЛТ



(личная подпись)

Г.В. Романова

(ФИО)

Приложение к распоряжению № 02/01 от "20" февраля 2025 года

Состав и номер комиссии	Сроки заседания/ место проведения комиссий	Дисциплины	Группы
Комиссия №1 председатель: Сергеев М.М.  секретарь: Карлагина Ю.Ю.  члены комиссии: • Москвин М.К. • Радаев М.М. • Синев Д.А.	Заседание №1 21.03.2025, 10:00, ZOOM  Заседание №2 28.03.2025, 10:00, ZOOM	Введение в лазерные технологии	L3316
		Введение в профессиональную деятельность	L3217, L3218, ВвПроф. Деят. L24 1.1.1, ВвПроф. Деят. L24 1.2.1, ВвПроф. Деят. L24 1.3.1
		Введение в специальность	L3316
		Использование ИИ-сервисов для образования и науки	ФИИС 1.1
		Научно-исследовательская, ознакомительная практика	L3216, L3217, L3218, Практ ИЛТ L23
		Программирование	L3316
		Проектная деятельность	L3316, L34162
		Работа с информацией и деловая коммуникация	L3316
		Учебная, ознакомительная	L3316, L34161
		Учебная, проектная практика	L3217
Комиссия №2 председатель: Храмов В.Ю.  секретарь: Пушкарева А.Е.  члены комиссии: • Беликов А.В. • Смирнов С.Н. • Шамова А.А.	Заседание №1 21.03.2025, 12:00, ZOOM  Заседание №2 28.03.2025, 12:00, ZOOM	Биофотоника	БФ L34 1.1
		Взаимодействие излучения с веществом	ВИВ L34 1.1
		Взаимодействие лазерного излучения с веществом. Базовый курс	ВЛИВ Баз L41 1.1
		Взаимодействие лазерного излучения с веществом. Продвинутый курс	ВЛИВ Пр L41 1.1
		Информационно-измерительные лазерные технологии	ИнфИзмЛТ L42 1.1.1
		Квантовая электроника	КЭ E4171 1.1
		Когерентная оптика	КОП L34 1.1
		Лазерная фотоника	В34002, ЛФ L33 1.1,

Состав и номер комиссии	Сроки заседания/ место проведения комиссий	Дисциплины	Группы
			ЛФ L33 1.3
		Лазерные микро- и нанотехнологии	L4217, ЛМНТ L41 1.1.1
		Лазерные микротехнологии в медицине	ЛМТвМед L42 1.1
		Лазерные технологии обработки материалов	ЛТОМ L33 1.1
		Математическое моделирование физических процессов	L4217, ММФП L23 1.2, ММФП L41 1.1.1
		Научно-исследовательская работа	НИР_ИЛТ_1 к, НИР_ЛТ
		Оптика плазмы	ОП L34 1.1
		Оптические системы для лазерной обработки материалов	ОСЛОМ L34 1.1.1, ОСЛОМ L34 1.2.1
		Основы лазерной техники	ОЛТ L34 1.1
		Производственная, технологическая (проектно-технологическая)	Технологическая_ЛТ
		Тепловые режимы в лазерных и оптоэлектронных системах	ТРЛОЭС L34 1.3, ТРЛОЭС L34 1.4
		Фотоника	L4217